



Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference  
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē

Mutisko un stenda referātu sekcija

**“Pirmskvartāra nogulumi, ģeoloģiskie procesi, biotas un klimats”**

2020. gada 29. janvārī, no plkst. 9:00, 319. auditorijā,  
LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā

Mutiskie referāti

9:00-9:10 Sekcijas vadītāju ievadvārdi

Sēdi vada Ervīns Lukševičs, Ģirts Stinkulis, Vija Hodireva

9:10-9:30 Ģirts Stinkulis, Pavel Beznosov, Sergey Snigirevsky, Sandijs Mešķis,  
Artsiom Zubrytski, Anna Lyubarova

*Preliminary interpretation of sedimentary environment for the Frasnian siliciclastic deposits of North Timan*

9:30-9:50 Sandijs Mešķis, Sergejs Sņigirevskis, Artjoms Zubrickis, Ervīns Lukševičs,  
Ģirts Stinkulis, Anna Ļubarova

*Ihnofosiliju komplekss augšējā devona nogulumiežos Pjošas upes krasta atsegumos (Ziemeļtimāns)*

9:50-10:10 Vija Hodireva, Linda Venera

*Smago minerālu tipomorfi paveidi un asociācijas augšējā devona Ogres svītas terigēnajos nogulumos Makšīnavas atsegumā (Latgale)*

10:10-10:30 Ervīns Lukševičs, Jurijs Ješkins

*Vēlā devona faunas retie elementi: antiarhu bruņuzivs Walterilepis speciosa*

10:30-11:00 Kafijas pauze

11:00-11:20 Gunita Lagzdiņa, Ģirts Stinkulis

*Augu darbības pazīmes vidējā devonā Latvijā*

11:20-11:40 Valters Alksnītis

*Patoloģijas zivju fosilijās no Latvijas augšējā devona nogulumiežiem*

11:40-12.00 Vija Hodireva

*Latvijas Universitātes Muzeja Ģeoloģijas kolekcijas – zinātniskās pētniecības rezultāts un jaunu projektu aizsākums 90 gados kopš LU Ģeoloģijas muzeja dibināšanas*

Stenda referāti

Referātu apspriešanu vada Vija Hodireva

12:00-12.05 Linda Āboliņa, Ģirts Stinkulis

*Devona Amatas svītas smilšakmeņu uzbūve un veidošanās apstākļi Liepas un Līgatnes apkārtnē*

12:05-12:10 Nauris Bleidelis, Ģirts Stinkulis

*Devona Pļaviņu svītas dolomītu fizikāli mehāniskās īpašības*

12:10-12:15 Sandijs Mešķis, Jurijs Ješkins

*Fotogrammetrijas un RTI metodes ihnofosiliju rekonstruēšanai no Ohesāres atseguma (Igaunija)*